BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—130608

Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号.

码公開 昭和56年(1981)10月13日

G-01 C 3/08

7119—2F

砂公用 哈和50年(1901)10月151

G 02 B 7/04 G 03 B 3/00

6418-2H 6418-2H 発明の数 3 審査請求 未請求

13/00

6773-2H

(全 4 頁)

64测距方式

0)特

願 昭55-35328

22出

願 昭55(1980) 3月19日

70発

明 者 髙橋彰

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

仍代 理 人 弁理士 樺山亨

明細想

発明の名称。

湖距 方式

特許請求の範囲

- 1. 被写体に向けて投光器より光を照射し、被写体からの反射光の強さにより距離を検出することを特徴とする測距方式。
- 2. 被写体に向けて投光器より光を断続的に照射し、投光しない時に外光量を検出して記憶し、投光時に被写体からの反射光が含まれた外光量を検出して前記記憶した外光量と比較して距離を検出することを特徴とする測距方式。
- 3. 被写体に向けて投光器より光を断続的に照射して被写体からの反射光を受光部で検出し、投光しない時に受光部の出力を相殺するような電圧を記憶して固定し、投光時に受光部より被写体からの反射光の強さを示す出力を得て側距することを特徴とする測距方式。

発明の詳細な説明

本発明はカメラ等に使用される測距方式に関する。

従来、側距万式としては空間周波数 検出万式 (コントラスト検出方式)、2重像合 致方式(三 角剛量万式)、遅延時間測定万式など が知られて いる。空間周波数検出方式は極地検出 型が最もピー く、これは光電素子のディップ効果、 つまり ピー トが合った時に抵抗値が極値を示す性 質を利用して るものである。2重像合致万式は照射 万式とし 特公昭 46 - 28500 号等があり、又米 国 特許第 3.274,914 号等があり、ハンランルの 型式も の 類に属する。遅延時間測定万式は超 6 波で測距を 行う 等公昭 47 - 48408 号が代表例である。

しかし空間周波数方式では受光素子 が高価となり信号処理が複雑である。2 重像合致 万式ではミラースキャンなどの機械的要素が必要 であり、基線長を確保するためにスペース的な制 約がある。さらに遅延時間側定方式では発音体 な どが大きくて高価である。

本発明は上記欠点を改善し、被写体 からの反射 光の強さにより測距を行う簡単な方式 であって安価にできると共に機械的動作がなく て スペース的

にも有利な削距方式を提供することを目的とする。 以下図面を参照しながら本発明について詳細に 説明する。

第1図に示すように1次光源1から光を照射してこの光が被写体2に当って2次光源3となりこの2次光源3より受光器4に戻ってくる光量Bは1次光源1及び受光器4と被写体2との間の距離Mの2乗に反比例するから被写体2の反射率をα1次光源1の投光量をAとすれば

$$B = \alpha A - \frac{1}{M^2}$$

抵抗 VR1 て分圧されてコンパレータ COM1 でコンデ ンサCiに記憶されている電圧と比較される。コン パレータ COM1 の出力は被写体が遠くて投光器 LED1 からの光が受光器PSに入らない時、つまり投光器 LEDI からの光が大きく 滅 袞 して外 光と識 別できな い時にはゼロのままとなり、被写体が近い時には 高レベルになる。このコンパレータCOM1の出力は アナログスイッチ S2 . 抵抗 R2 を介して発光ダイ ·· オードよりなる 表示器 LED2 に加えられると共にイ シパータ N3 ,アナログスイッチ S3 ,抵抗 R3を介 して発光ダイォードよりなる表示器 LED3 に加えら れる。従って被写体が近い時には表示器 LED2 が点 灯し、被写体が遠い時には表示器LED3が点灯する。 との場合被写体が目標距離より近いか又は違いか を検出して表示するが、目標距離は可変抵抗 VRI で可変するととができる。

この実施例によればミラースキャンなどの機構がないため安価で連続的な測距も可変抵抗 VRI の可変により可能である。なお、受光器 PS の出力を
ダイオード D1 で圧縮しているため、外光が被写体

発振器 OSC からのベルスはインバータN1で反転されて抵抗 R1を介して発光ダイオード等よりなる 投光器 LED1 に印加される。投光器 LED1 は受光器

PSと共に例えばカメラの適当な場所に設置され、 被写体OBに向けて断続的に投光する。受光器PS・ はフォトダイオード等で構成され、被写体 OB から の反射光が入射する。受光器 PS , ダイオード D1 及び 演算 増幅 器 OP1 は 受 光 部 S を 構 成 し 、 受 光 器 PS の出力をダイオード D1 により対数 圧縮して出 カする。との受光部Sの出力は投光器 LED1 がオフ で投光しない時には外光、つまり投光器 LEDI から の光が被写体OBで反射して入射したもの以外の入 射光に対する検出出力となり、発振器 OSC の出力 化よりアナログスイッチ S1 を通ってコンデンサC1 に記憶される。 アナログスイッチ S2, S3 は発振器 OSC の出力がインバータN2を介して加えられ、と の時はオフとなる。投光器 LED1 が投光する時には アナログスイッチ S1 がオフになって アナログスイ ッチ S2, S3 がオンとなり、受光部 S の 出力は可変

からの反射光より極端に強いと、反射光を外光と 識別して検出することが困難になる可能がある。 との欠点を除くためには受光部の出力側分にフィ ルタを入れて反射光のみを抽出しても効果がある が、次の実施例の如く反射光のみを検出するよう にしてもよい。

第4図はその実施例を示す。

投光器 LEDI がオフの時には発振器 OSC からのパルスがインパータN1.N4を介してアナログスイッチ S4 に加えられてアナログスイッチ S4 がオンになり、受光部 S の出力が演算増幅器 OP2、アナログスイッチ S4 を介してコンデンサ C2 に配憶された電圧は演算増幅器 OP3 の入刀側に加えられ、受光部 S の出力がのV になるように電流 i2 が受光器 PS からタイオートD2を介して演算増幅器 OP3 に流れ込む。 投光器 LED1 がオンの時にはアナログスイッチ S4 がオフしてコンデンサ C2 の電圧が固定され、被写体からの反射光があればそれに比例して受光器 PS の電流が増えるが、電流 i2 はコンデンサ C2 の電圧に

BEST AVAILABLE COPY

特開紹56-130608(3)

り投光器 LED1 のオフ時と同じ量(外光による分) しか流れず残りの電流;(反射光に比例した分) がタイオート D1 に流れて外光に関係なく反射光だ けが検出される。受光部Sの出力はコンパレータ COM2 , COM3 化 T 基 準 電 圧 ref 1, ref 2 (ref.1 < ref2)と比較される。被写体が近い場合は受光 部Sの出力が基準電圧で針以下となってコンパレ ー ø COM2 ,COM3 の出力が共に高レベルとなり、 投光時にナンド回路 NAI の出力が低レベルになっ て 発光 ダイオード LED4 が 点灯 する。被 写体 が中 間 領域にある場合は受光部Sの出力が基準電圧refi 以上で基準電圧 ref2 以下になりコンパレータ . COM2 の出力が低レベルでコンパレータ COM3 の出 力が高レベルになり、投光時にナンド回路 NA2 の 出力が低レベルになって発光ダイオード LED5 が点 灯する。被写体が違い場合は受光部 S の出刀が基. 準電圧τεf2以上になってコンパレータ COM2 , COM3の出力が低レベルになり、投光時にナンド回 路 NA3 の出力が低レベルになって発光ダイオード LED6 が点灯する。

発明の他の実施例を示す回路図、第 5 図は本発明 の更に他の実施例の一部を示す回路図である。

LEDI … 投光器、 PS … 受光器、 OB … 被写体、 OP」 ~ OP3 … 演算増幅器、 D1, D2 … ダイオード、 S1 ~ S4 … アナログスイッチ、C1, C2 … コンデンサ、 COM1 ~ COM3 … コンパレータ、 N1 ~ N4 … インバータ、 LED2 ~ LED6 … 表示器、 NA1 ~ NA6 … ナンド回路、FF1 ~ FF3 … ラッチ回路。

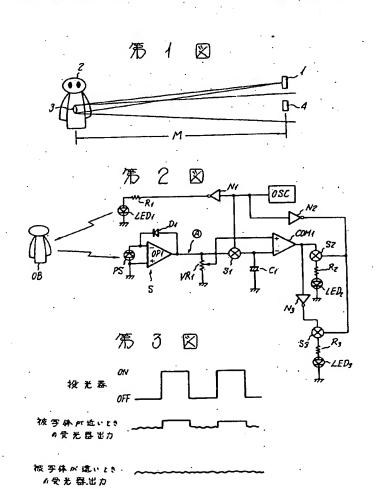
代理人 樺 山 引

なお、ダイオード D1 は抵抗でもよく、ダイオード D1 と抵抗の直列回路でもよい。又ナンド回路 NA1 ~ NA3 の代りに第 5 図に示すようにナンド回路 NA4 ~ NA6、ラッチ回路 FF1 ~ FF3 を 用いて 測距信号を連続的に出力するようにしてもよい。 この場合被写体が近いか、中間領域にあるか、あるいは違いかに応じてナンド回路 NA4 ~ NA6 の出力が低レベルになってラッチ回路 FF1 ~ FF3 でインバータ N1 の出力パルスによりラッチされ 発光ダイオード LED4 ~ LED6 が点灯する。

以上のように本発明による測距方式にあっては被写体からの反射光の強さにより測距を行う簡単な方式であり、安価にでき機械的動作がなくてスペース的にも有効である。又被写体からの反射光を外光と識別して検出して測距すれば外光の明るさに関係なく測距することができる。

図面の簡単な説明

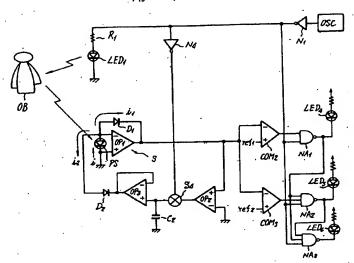
第1図は本発明を説明するための図、第2図は本発明の一実施例を示す回路図、第3図は同実施例の動作を示すタイミングチャート、第4図は本

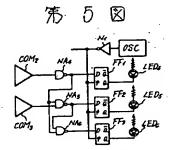


BEST AVAILABLE COPY

特開昭56-130608(4)

第





補正の内容

- (1) 明細哲第6頁第5行初頭の「が、」を「し、 又例えば投射光源としてストロボ等を使用す る場合は、受光部の出力側のに彼分回路を配 して反射光を抽出しても良好な結果が得られ る。更に」に補正する。
- せ回路」に補正する。

手続補正書(自発)

昭和 55 年11 月 2/日

特許庁長官 島 (特許庁審査官

事件の表示

昭和 55 年

発明の名称

測距方式

補正をする者

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社 リコー (674)

理 〒156

> 東京都世田谷区桜丘2丁目6番28号 電話 03 (428) 5106

(6787)

5 補正の対象 明細書の発明の詳細な説明の概